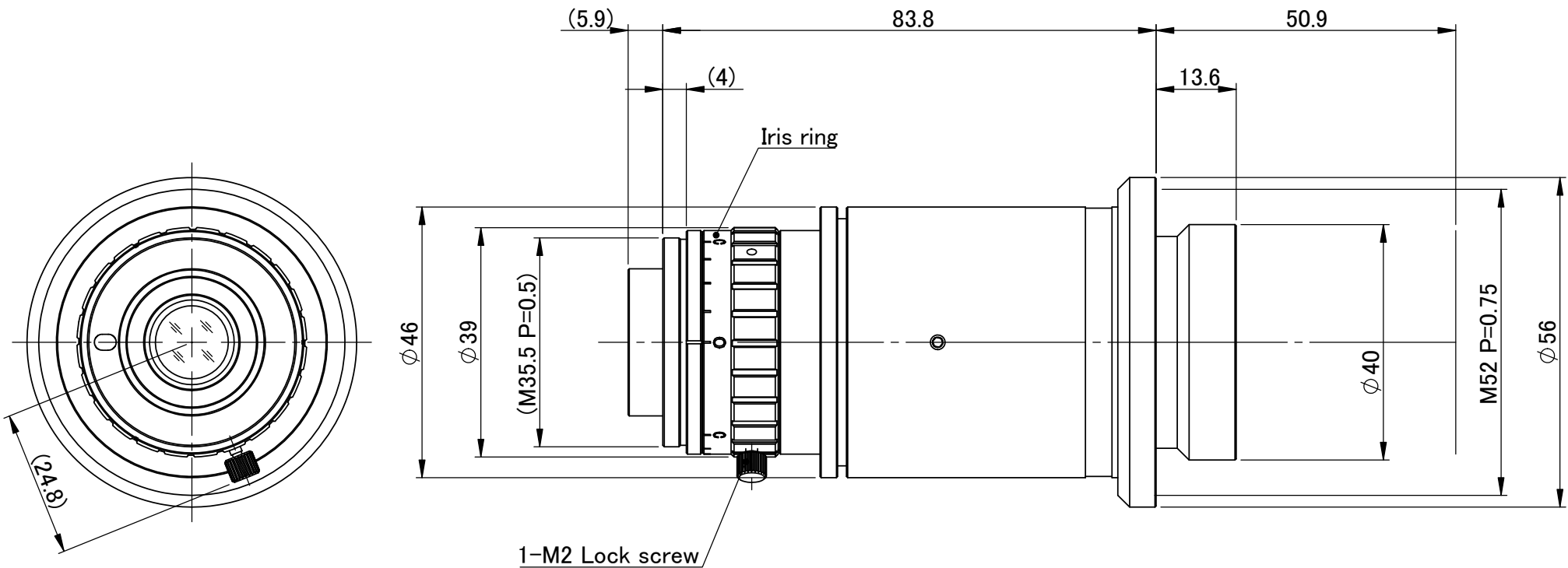
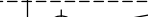


Confidential



DRAFT

<u>MATERIAL</u> 材料		—		<u>CHAMFER</u> 一般面取		—		<u>UNIT</u>	<u>METHOD</u> 図法
<u>TREATMENT</u> 処理		—		<u>FINISHING</u> 仕上		—		mm	
<u>TREATMENT CONTACT</u> 処理接点		—		<u>DECENTRATION</u> 偏芯		—			
<u>APPROVED</u>	<u>CHECKED</u>	<u>DESIGNED</u>	<u>DRAWN</u>	<u>TOLERANCE</u> 一般公差	—	<u>REMARK</u>	VS-TLS-R140		
		鈴木(利)	鈴木(利)	<u>ANGLE</u> 角度	—	適用(機種名)			
				<u>SCALE</u>	1:1	NAME			
				<u>DATE</u>	'23.02.03	DRAW NO.			
							DRAWING/外觀図		
							M2073A-A001		



NO× 箇所

REVISION 訂正事項

DATE

NAME

鈴木(利)

鈴木(利)

DATE

'23.02.03

DRAW NO.

VS-TLS-R140
DRAWING/外觀図
M2073A-A001